

2022年7月吉日

お客様 各位

ヴァイサラ株式会社
東京サービスセンター

CO₂プローブの校正サービスにつきまして

拝啓 時下ますますご清祥の段、お喜び申し上げます。
平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

この度、弊社東京サービスセンターでは2022年2月より下記製品の校正サービスを新しいCO₂校正設備にて開始致します。

これにより、GMP251/GMP252 CO₂プローブの校正サービスにつきましては、フィンランド本社から東京サービスセンターでの実施となり、従来よりも短納期でサービスのご提供が可能となります。また日本語での校正証明書類の発行も可能となります。

GMP221/GMP222 CO₂プローブの校正サービスにつきましては、新しいCO₂校正設備の導入に伴い、校正証明書の記載内容が一部変更となります。また一部の測定範囲の校正ポイントも変更となります。詳細につきましては別紙 3. をご確認ください。

ご不明な点がございましたら、弊社東京サービスセンターへお問い合わせください。

敬 具

記

1. 対象製品

- ・ GMP221/GMP222 CO₂プローブ
- ・ GMP251/GMP252 CO₂プローブ

2. 発行可能な校正証明書類

- ・ 校正データ付和文校正証明書
- ・ トレーサビリティ体系図 (オプション)

3. GMP221/GMP222 CO₂プローブ 校正ポイント 変更箇所 (赤字部分)

製品	測定範囲	旧校正設備における校正ポイント	新校正設備における校正ポイント
GMP221	0…3%	0%, 1%, 3%	0%, 1.5%, 3%
	0…5%	0%, 2%, 5%	0%, 2.5%, 5%
GMP222	0…3000	0ppm, 1000ppm, 3000ppm	0ppm, 1500ppm, 3000ppm
	0…5000	0ppm, 2000ppm, 5000ppm	0ppm, 2500ppm, 5000ppm

※上記測定範囲以外につきましては校正ポイントに変更はございません。

以 上